

フィーサ株式会社

技術分野	電気・電子・光学
技術キーワード	静電気除去、イオン・オゾン発生素子、帯電、脱臭

所在地	[本社] 〒146-0082 東京都大田区池上 7-12-11		
資本金	4,000 万円	従業員数	70 名
		設立年 (西暦)	1961 年
主要事業	静電気除去器、ホットランナー成形装置 LIM(液状シリコーンゴム) 成形装置の製造・販売		
Web サイト	https://www.fisa.co.jp/		
連絡先(部署・氏名)	ダイナック事業部 石井 秀典		
TEL	03-3754-0664	Eメール	ishii@fisa.co.jp
得意な技術・製品	高濃度イオンを薄膜状の平面微細電極で発生させる独自技術です。		
得意な顧客・市場分野	従来のイオナイザーでは対応出来なかった局所・狭所の除電が出来ます。搬送装置、自動検査装置、脱臭・除菌などにも。		
生産拠点・研究体制	本社・千葉 TC・タイ(チョンブリ)・中国(蘇州)		
特記事項(取得資格・認証等)	第 17 回大田区中小企業 新製品・新技術コンクール優秀賞受賞 関連特許 15 件		

PR 詳細



従来の静電気除去器の様に針先からの放電=いわゆる点放電ではなく、面放電で高密度のイオン・オゾンを効率よく均一に発生させることができる、全く新しいフィルム状のイオン・オゾン発生素子:イオンブレードをご紹介します。

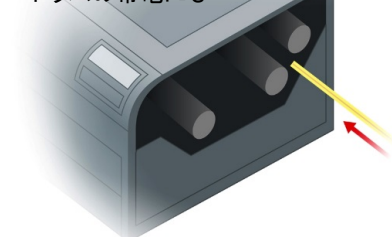
従来の針状電極の静電気除去器では対策の難しかった、局所的な箇所、狭い箇所での除電やオゾン発生器の電極として、帯電用の電極としてもご活用頂いております。



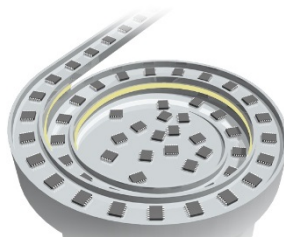
ご要望に合わせたサイズに加工することも可能です。

今回の展示会では従来の有機素材の電極に加え、新開発のセラミックス電極も初展示いたします。

印刷機、コピー機内部の
ローラー間の除電、
ドラムの帯電にも



パーツフィーダの
搬送不良対策



各種基板等の
剥離時の除電

